

様式第19の2 (第44条関係)

STATEMENT

To : Commissioner of the Patent Office

1 Identification of the International Application

2 Applicant (Common Representative)

Name : (E)

Address :

Country of nationality :

Country of residence :

3 Agent

Name : (E)

Address :

4 Number of Additional Inventions

5 Amount of Additional Fee Yen

6 Purport of Protest

7 Reason for Protest

[備考]

- 1 「Purport of Protest」の欄には、「I/We request that○○Yen paid for the additional fee be refunded.」のように記載する。
- 2 この書面は、様式第18の2により作成した「PAYMENT OF ADDITIONAL FEE FOR INTERNATIONAL SEARCH」又は様式第22の2により作成した「PAYMENT OF ADDITIONAL FEE FOR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION」若しくは「RESTRICTION OF CLAIM AND PAYMENT OF ADDITIONAL FEE」に添付する。
- 3 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。